鉄鋼精錬プロセス工学概論9

Introduction of Refining Process Engineering 9

北村信也 Shin-ya Kitamura

東北大学 多元物質科学研究所

教授

前号 (Vol.16 No.1 P.18) からの続き

4.3 真空脱炭プロセス

真空脱炭プロセスは2.2節で述べたように内部脱炭、表面 脱炭、気泡脱炭という3つの機構で生じるが、気泡脱炭の寄 与は大きくないと考えられる。RHでは3.3.4節で述べたよう に、真空槽内の溶鋼と取鍋内の溶鋼との間で環流が生じてい るが、この環流速度をΩ(kg/s)、真空槽での脱炭速度を液 相側物質移動律速と仮定して、その容量係数をakvac (kg/s) とすると、真空槽内と取鍋内溶鋼のマスバランスは(4.3.1)式、 (4.3.2) 式で表わされる¹⁴²⁾。

門講座

$$W_{\text{Ladle}} \frac{dC_{\text{Ladle}}}{dt} = \Omega \left(C_{\text{VAC}} - C_{\text{Ladle}} \right) \cdots (4.3.1)$$

 $W_{VAC} \frac{dC_{VAC}}{dt} = \Omega \left(C_{Ladle} - C_{VAC} \right) - ak_{VAC} \left(C_{VAC} - C_{equi} \right)$

ここで、WLadle、WvACは取鍋内と真空槽内の溶鋼質量 (kg) で、CLadle、CVAC は取鍋内と真空槽内の溶鋼中炭素濃度 (mass%)、Cequi は平衡炭素濃度 (mass%) である。

 $C_{equi} = 0$ 、t=0では $C_{Ladle} = C_{VAC} = C_{Ladle}$ とすると近似解と して (4.3.3) 式、(4.3.4) 式が得られる。

> $C_{\text{Ladle}} = C_{\text{Ladle}^{0}} \exp(-K_{\text{C}}t) \cdots (4.3.3)$ ~1-

$$K_{C} = \frac{\Omega}{V_{Ladle}} \times \frac{a_{KVAC}}{\Omega + a_{KVAC}} \cdots (4.3.4)$$

これを図示したものが図138であり、同一の脱炭速度(Kc) が得られる条件を示している。ここで右下の領域は充分に環 流速度が大きく真空槽内での脱炭反応速度が律速している 条件(反応律速)で、左上の領域は充分に脱炭反応の速度が 大きく環流速度が律速している条件(環流律速)となる。真 空脱炭処理では、処理前半では真空度が時間とともに急速 に低下するため内部脱炭が活発に起こる。この時期には脱炭 反応速度は大きく環流律速に近い状況となる。一方、処理後 半では真空度がほぼ一定となり主たる反応は表面脱炭となる が、この時期には反応律速に近い状況となる。

脱炭速度は1次反応を仮定すると(4.3.5)式で表わされる。 ここで、t_A、t_Bは炭素濃度 (ppm) がC_A、C_Bになった時間 (min) であり、Kcは容量係数 (min⁻¹) である。

$$K_{C} = \ln (C_{A} / C_{B}) / (t_{B} - t_{A})$$
 (4.3.5)

容量係数は炭素濃度の低下とともに小さくなることが知ら れている。図139は (4.3.4) 式で環流速度の影響を除いた容 量係数である akvac と炭素濃度の関係であるが、炭素濃度と ともに大きく変化している143)。これは律速段階(または主要 な反応機構) が一定ではないことを意味しているため、容量 係数で操業を比較する場合には、炭素濃度範囲を一定にし



図 138 同一の脱炭速度を得るための環流速度と脱炭反応速度の関係 (文献¹⁴²⁾による)

ないと意味を持たない。例えば、図140は炭素濃度が150~ 250ppmを C_A 、20~40ppmを C_B とした場合と、20~40ppm を C_A 、10ppmを C_B とした場合とで、環流速度との関係を示 したものである¹⁴⁴⁾。

RHだけでなくREDAも含めた実機操業結果の例を以下に 示す¹⁴⁵⁾。ここでは高炭素領域として炭素濃度が150~50ppm の範囲 (C_A =150ppm、 C_B =50ppm) で、低炭素領域として 30~15ppmの範囲 (C_A =30ppm、 C_B =15ppm) での容量係 数を求め、それぞれをK_{C1}、K_{C2}としている。操業要因は、真 空度低下速度、比環流速度、表面反応速度因子の3つを採り、 真空度低下速度は (4.3.6) 式で、表面反応速度因子は (2.2.5) 式と同じような考え方で得た (4.3.7) 式で定義している。ま た、RHの比環流速度は (3.3.16) 式で求めた環流速度 (Ω ; kg/s) と溶鋼質量 (W; kg) とで (4.3.8) 式で計算し、REDA



図139 脱炭反応速度と炭素濃度の関係(文献¹⁴³⁾による)



図 140 脱炭速度と環流速度との関係 (文献¹⁴⁴⁾による。図中の数字は浸漬管直径である)

の場合は撹拌エネルギー密度(ἐ_B; W/t) から (3.3.21) 式で 均一混合時間(τ; s)を計算し (3.3.20) 式に従い (4.3.9) 式 で求めている。

$$\Pi = (A_{NA} + 6.5 A_{A}) \times \dot{\varepsilon}_{B^{1/2}} / (W/1000) \cdots (4.3.7)$$

$$R = \Omega \times 60 / W$$
 (4.3.8)

$$R = 1 / (3 \times \tau / 60) - (4.3.9)$$

ここで、 P_A 、 P_B は炭素濃度が C_A 、 C_B になった時点での真空度 (P) で、 A_{NA} 、 A_A はプルームアイ以外とプルームアイの幾何学的表面積 (m^2) である。

図141、図142は高炭素域での脱炭速度に対する各操業要 因の影響を示す。真空度低下速度は内部脱炭速度を支配す るため大きな影響があり、真空度低下速度が同程度であれ ば比環流速度も大きな影響を持っている。また、図143は低 炭素域での脱炭速度に対する溶解酸素濃度の影響を示すが、



 図 141 高炭素域での脱炭速度に対する真空度低下速度の影響 (文献¹⁴⁵⁾による)



図 142 高炭素域での脱炭速度に対する比環流速度の影響 (文献¹⁴⁵⁾による。Vvacは真空度低下速度)

溶解酸素濃度が高い場合は内部脱炭が低炭素域まで続くた め容量係数も大きくなる。図144は溶解酸素濃度が同じレベ ルで比環流速度の影響を見たものだが影響はあるものの高炭 素域ほどではない。これに対して、図145のように表面反応 速度因子は大きな影響を示している。付言すれば、このよう な指標で解析すればRHもREDAも同じように整理ができて いる。

図141~図145にはプロセスシミュレーションプログラム¹⁴⁶⁾による計算結果を示してある。このモデルは、2.2節で 述べた内部脱炭、表面脱炭、気泡脱炭という3つの機構を考



図 143 低炭素域での脱炭速度に対する溶解酸素濃度の影響 (文献¹⁴⁵⁾による)



図144 低炭素域での脱炭速度に対する比環流速度の影響 (文献¹⁴⁵⁾による)



図 145 低炭素域での脱炭速度に対する表面反応速度因子の影響 (文献 ¹⁴⁵⁾による)

慮し、さらに、(3.3.16) 式 (RHの場合) や (4.3.9) 式 (REDA の場合) で計算した環流速度で真空槽と取鍋内溶鋼とを循環 させている。内部脱炭は2.2.1節で述べた (2.2.3) 式において、 過飽和圧Psを2kPaとして計算している。

また、気泡脱炭と表面脱炭では、炭素、酸素の液側物質 移動速度、COのガス側物質移動速度、界面化学反応速度を、 それぞれ (4.3.10) 式~ (4.3.12) 式のように記述し、この内で 最も遅い反応によって律速されると考えている。

$$N_{1} = (A_{\rho m}/100/12) \cdot k_{C} \cdot ([\% C] - [\% C]^{*})$$
.....(4.3.10)

 $N_{2} = (A_{\rho m}/100/16) \cdot k_{0} \cdot ([\% O] - [\% O]^{*})$(4.3.11)

 $N_3 = - (A/(RT)) \cdot k_g \cdot (P_{CO} - P_{CO}^*) \cdots (4.3.12)$

 $N_4 = (A_{\rho m}/100/12) \cdot k_r \cdot ([\%C]^* [\%O]^* - P_{CO}^*/K_{CO})$(4.3.13)

ここで、Nは物質移動流束 (mol/s) であり、Aは界面積 (m²)、 ρ_m は溶鋼密度 (kg/m³)、kc、ko、kgは、それぞれ、 炭素、酸素の液側物質移動係数 (m/s)、COのガス側物質移 動係数 (m/s) であり、krは界面化学反応定数 (m/(%・s)) である。また、Kcoは [C] + [O] = COの平衡定数で、上添 えの*は界面濃度を表す。

(4.3.10) 式と(4.3.11) 式は2.2.2章の(2.2.4) 式と同じ形式 で、液側境膜内の物質移動速度を表し、(4.3.12) 式はそれと 同様にCOの気相側境膜内の物質移動速度を表す(2.4節の (2.4.12) 式参照)。また、(4.3.13) 式は2.4節の(2.4.11) 式と同 様の形であり、krは図34と同様に界面活性元素濃度の関数 として実験式が示されている¹⁴⁷⁾。

気泡脱炭を計算する場合には、気泡径を(2.2.8)式((3.2.5) 式と同じ)、物質移動係数を浸透説により(2.2.7)式、気泡上 昇速度を、浮力による(3.2.14)式と気泡塔内液体の上昇速度 である(3.2.18)式との和で求め、表面脱炭を計算する場合に は、kcを浸透説で計算される気泡脱炭での値の代表値であ る0.15cm/sとしてAをフィッティングパラメータとしている。

モデルの概略を図146に、RHへ適用し各反応機構の寄与 率を評価した例を図147に示す。尚、様々な条件での操業結 果をAで合わせこみ、各条件で得たAと (2.2.5) 式で示した パラメータΠとの間には比例関係 (A=0.65×Π) が得られて いる。

4.4 インジェクション脱燐・脱珪プロセス

溶銑脱燐、溶銑脱硫や取鍋での溶鋼脱硫で、フラックスを 浸漬ランスから浴内に吹き込むインジェクションプロセスは 広く用いられている。搬送ガスとともに浴中に吹きこまれた フラックスは3.4.1節で述べたように、条件次第で、溶鉄に侵 入する場合と気泡とともに上昇する場合とが考えられる。溶 鉄に侵入した場合でも3.2.8節で述べた気泡塔を構成する液 体の上昇速度で浴面へ達すると考えられる。

インジェクションされたフラックスが浮上中に引き起こす 反応はトランジトリー反応、トップスラグによる反応はパー マネント反応と呼ばれる¹⁴⁸⁾。トランジトリー反応が注目され たのは、底吹き転炉の浴内から高濃度に燐酸を含んだ酸化物 粒子が採取されたことによる。図148にその例を、図149に



図146 真空脱炭モデルの概要(文献¹⁴⁶⁾による)



図147 真空脱炭モデルの計算結果例(文献¹⁴⁶⁾による)

粒子中のP₂O₅濃度を示す¹⁴⁸⁾。250t底吹き転炉の場合には、 底吹きされる生石灰の量と脱燐率の関係 (図150)を外挿し、 50~70%がトランジトリー反応であるとされている¹⁴⁸⁾。

溶銑鍋でのフラックスインジェクション脱燐では、6t規模 の実験でトランジトリー反応の寄与率を、フラックスを吹き 込まずにガス撹拌だけをおこなった場合の脱燐挙動との比較 から推定した例がある¹⁴⁹。



図148 底吹き転炉の浴内から採取された酸化物粒子(文献¹⁴⁸⁾による)



図149 粒子中のP2O5濃度と塩基度の関係(文献¹⁴⁸⁾による)



図150 底吹きされる生石灰の量と脱燐率の関係(文献¹⁴⁸⁾による)

今、トップスラグの反応と、吹きこまれた1個のフラック スの反応を、いずれも2.3節で述べた2重境膜説を用いて書 くと、単位時間当たりにトップスラグ、フラックスに入る燐 質量は (4.4.1) 式、(4.4.2) 式で表される。

ここで、Cは燐濃度 (mass%/100)、 ρ は密度 (kg/m³)、A は界面積 (m²)、kは総括物質移動係数 (m/s) であり、下添 えのmはメタル、sはトップスラグ、powは1個のフラックス 粒子、parmはパーマネント反応、transはトランジトリー反 応を示す。また、L_Pは平衡分配比であり、W_{pow}は1個の粉体 質量 (kg) である。

(4.4.2) 式をフラックス浮上時間 *τ* pow (s) まで積分すると (4.4.3) 式が得られる。

ここで、 τ pow はフラックス粒子の浴内滞在時間 (s) であ る。また、Eは上段式右辺の中括弧内を表すが、これはフ ラックスが浮上中に起こした反応量と、平衡で分配された場 合の反応量との比率に相当する。(4.4.3) 式で得られる値にフ ラックス供給速度 (Wpow; kg/s) をかけると、単位時間当た りにトランジトリー反応でフラックスに入る燐質量は (4.4.4) 式となる。

$$R_{\text{trans}} = \dot{W}_{\text{pow}} C_{\text{pow}} = \dot{W}_{\text{pow}} L_p C_m E^{-1} (4.4.4)$$

全反応は (4.4.5) 式となり、(4.4.6) 式に示す燐の物質収支 から C_s を消し、 $C = C_m/C_0$ とすれば (4.4.7) 式となる。ここで、 $W_m はメタル重量 (kg)、tはt = 0$ からフラックスを供給開始 したとした場合の処理経過時間 (s)、 W_s^0 は初期スラグ質量 である。

$$-W_{m} \frac{dC_{m}}{dt} = R_{parm} + R_{trans}$$
$$= \rho_{m} A_{m} k_{parm} (C_{m} - \frac{C_{s}}{L_{P}}) + \dot{W}_{pow} L_{P} C_{m} E$$
.....(4.4.5)

$$(C_0 - C_m) W_m = C_s (t \dot{W}_{pow} + W_s^0) \cdots (4.4.6)$$

$$-\frac{\mathrm{dC}}{\mathrm{dt}} = \rho_{\mathrm{m}} \mathrm{A}_{\mathrm{m}} \mathrm{k}_{\mathrm{parm}} \left\{ \frac{\mathrm{C}}{\mathrm{W}_{\mathrm{m}}} - \frac{(1-\mathrm{C})}{\mathrm{L}_{\mathrm{P}} (\mathrm{t} \dot{\mathrm{W}}_{\mathrm{pow}} + \mathrm{W}_{\mathrm{s}}^{0})} \right\}$$
$$+ \frac{\dot{\mathrm{W}}_{\mathrm{pow}} \mathrm{L}_{\mathrm{P}} E \mathrm{C}}{\mathrm{W}_{\mathrm{m}}} - (4.4.7)$$

(4.4.7)式において右辺第一項はパーマネント反応であり、 第二項はトランジトリー反応になるが、フラックスを吹き込 まずに上方より添加した実験からkparmを求め、次いでフラッ クスを吹きこんだ実験への合わせこみからEを求めることが できる。その結果、図151のようにトランジトリー反応の寄 与は25%程度であり、粉体が浮上を完了した時点での燐分配 の平衡到達度(E)はインジェクション深さに依るが4%程度 にすぎないとされている(図152)¹⁴⁹⁾。トランジトリー反応の



図151 溶銑鍋でのフラックスインジェクション脱燐でのトランジトリー反応の寄与(文献¹⁴⁹⁾による)



図152 溶銑鍋でのフラックスインジェクション脱燐でのインジェクショ ン深さと反応効率の関係(文献¹⁴⁹⁾による)

比率は、粉体の浴内滞在時間に影響を受けるため、インジェ クション深さ、粉体流速、気泡塔上昇速度等に大きく左右さ れ、実験条件次第で大きく異なると思われる。

フラックスインジェクションプロセスを2.3節で示した競 合反応モデルで解析した例を以下に示す¹⁵⁰⁾。2.3節でも述べ たように競合反応モデルを計算する場合には、メタル側、ス ラグ側の物質移動係数(km、ks(m/s))、脱炭速度定数(Gco (mol/(m² · s))、反応界面積(A(m²))と、各反応の平衡分 配比を規定するためのスラグ成分の活量係数を決めなければ ならない。ここでは、スラグ成分の活量係数は正則溶液モデ ル¹⁵¹⁾で計算し、反応界面積はパーマネント反応では炉断面 積、トランジトリー反応ではフラックス粒径から球形を仮定 して計算した幾何学的表面積に補正係数 (ø)を掛けて用い ている。さらに、メタル側物質移動係数は、パーマネント反 応では実験結果の回帰式である (3.5.4) 式を、トランジトリー 反応では浸透説を仮定した (3.5.6) 式で計算し、スラグ側物 質移動係数は、メタル側物質移動係数の1/10としている。 フラックスの浮上速度は気泡塔内液体の浮上速度と等しいと して (3.2.18) 式で求め、吹き込み深さを浮上速度で除して滞 在時間(t_R)を計算している。この結果、実験値との合わせこ みに必要なパラメータは、脱炭速度定数 (Gco)、と上記トラ ンジトリー反応の反応界面積に関わる補正係数()とにな る。これに上吹き酸素をも考慮したモデル¹⁵²⁾の概要を図153 に示す。計算フローは図154のように、まず単位時間で吹き こまれたフラックスの浮上中のトランジトリー反応を計算し、 次いで、浮上したフラックスをトップスラグに加え新たなトッ プスラグ組成を計算し、最後にパーマネント反応と上吹き酸 素による反応を計算するというものである。実機操業への合 わせこみ例を図155に示す。

このモデルを75tの溶銑鍋でおこなった溶銑脱珪処理へ適



図153 フラックスインジェクションプロセスに上吹き酸素をも考慮した モデルの概要(文献¹⁵²⁾による)

用した結果¹⁵⁰⁾を図156に示すが、珪素の酸化反応、マンガ ンの酸化反応ともトランジトリー反応の寄与が大きいことに なっている。図157は脱燐挙動の実機操業結果と計算結果の 対応を示したものである¹⁵²⁾。また、このモデルを用いて、溶 銑脱燐プロセスのダイナミックコントロールをおこなった例 も報告されている¹⁵³⁾。ここで、η⁵₆2は(4.1.11)式で、η⁵₆aoは (4.1.12)式で示された、脱燐酸素効率、脱燐生石灰効率であ り、CaO/Oは生石灰原単位と酸素原単位の比である。

(Vol.16 No.4に続く)



図154 計算フロー(文献¹⁵²⁾による)



図 155 実機操業への合わせこみ例 (文献¹⁵²⁾による、Rpはフラックス粒径、Gcoは脱炭速度定数で ある。)

参考文献

- 142) 住田則夫,藤井徹也,小口征男,森下仁,吉村啓助, 数土文夫:川崎製鉄技報,15 (1983),152.
- 143)加藤嘉英,中戸參,藤井徹也,大宮茂,末次精一,水 藤政人,西川廣:材料とプロセス,3 (1990),160.
- 144) 東和彦,小野山修平,梅沢一誠,渡邉久,大貫一雄,水上義正:材料とプロセス,3 (1990),168.
- 145) S.Kitamura, H.Aoki, K.Miyamoto, H.Furuta, K.Yamashita and K.Yonezawa : ISIJ Int., 40 (2000) , 455.
- 146) 北村信也, 矢野正孝, 原島和海, 堤直人: 鉄と鋼, 80 (1994), 213.
- 147) 原島和海, 溝口庄三, 梶岡博幸:鉄と鋼, 74 (1988), 449.
- 148) 拜田治, 竹内秀次, 野崎努, 江見俊彦, 数土文夫: 鉄

と鋼, 68 (1982), 1744.

- 149) 梅沢一誠,田中武司,佐藤満,松永久:鉄と鋼,72(1986),39.
- 150) T.Kitamura, K.Shibata, I.Sawada and S.Kitamura : Proceedings of the 6th International Iron and Steel Congress, ISIJ, Tokyo, 1 (1990), 50.
- 151) 萬谷志郎, 日野光兀:鉄と鋼, 74 (1988), 1701.
- 152) S.Kitamura, T.Kitamura, E.Aida, R.Sakomura, T.Kaneko and T.Nuibe : ISIJ Int., 31 (1991) , 1329.
- 153) K.Tanizawa, K.Nakamura, S.Shima, M.Kurosaki and E.Aida : Proceedings of the 6th International Iron and Steel Congress, ISIJ, Tokyo, 3 (1990), 28.

(2010年9月7日受付)



図 156 溶銑鍋でおこなった溶銑脱珪処理でのトランジトリー反応の寄与 (文献 ¹⁵⁰⁾による)



図157 脱燐挙動の実機操業結果と計算結果の対応(文献¹⁵²⁾による)